

日本顕微鏡学会

その場観察技術研究部会第2回(2014年)研究討論会

～テーマ：新材料開発を支えるその場観察新技術～

日時：2014年11月21日(金曜日)、13:00～17:00

会場：一般財団法人 ファインセラミックスセンター

〒456-8587 名古屋市熱田区六野二丁目4番1号

TEL: 052-871-3500(代表) FAX: 052-871-3505

プログラム

- 13:10～13:20 歓迎のご挨拶 ナノ構造研究所 平山 司副所長
- 13:20～13:30 代表者趣旨説明 上野 武夫
- 13:30～14:00
透過電顕その場分光法のナノカーボンへの応用の試み
名古屋大学 安坂 幸師
- 14:00～14:30
電極触媒劣化過程のその場 SEM/STEM 観察
日立ハイテク 松本 弘昭
- 14:30～15:00
ナノ空間における希ガスその場観察の検討
大阪大学 小林 慶太
- 15:00～15:30
貴金属ナノ触媒による炭素材料酸化浸蝕過程その場観察
JFCC 吉田 要
- 15:30～15:45 休憩
- 施設見学 15:45～16:45
2～3班に編成、詳細後報
- 17:00～18:30 クロストレーキング(会費:2,000円)

【申し込み方法】

申し込みはメールで

tkamino@yamanashi.ac.jp

までお願いします。

参加希望の人は

- 1.所属、
- 2.氏名、
- 3.顕微鏡学会会員か否か、
- 4.参加は討論会のみか、討論会＋クロストークングかを明記するようにお願いします。

申し込み期限は特に設けません。

講演いただく先生方には、何を目標に、何で苦しんでいるかも含め、自由な形式でお話頂くようお願いしており、自由な形での活発な討論の場としたいと思っております。是非ご参加下さい。